PASJ2020 THPP14

J-PARC RCS ビームロスモニタの高圧依存性の測定

HIGH VOLTAGE DEPENDENCE MEASUREMENT OF BEAM LOSS MONITOR IN J-PARC RCS

畠山 衆一郎[#], 吉本 政弘, 山本 風海, Shuichiro Hatakeyama [#], Masahiro Yoshimoto, Kazami Yamamoto JAEA J-PARC

Abstract

The proportional counter is adopted for the beam loss monitor (PBLM) which is utilized for the machine protection system (MPS) in J-PARC 3GeV synchrotron (RCS) and 30GeV synchrotron (MR). The high voltage (HV) dependence of the gain of PBLM is measured in MR using beam loss at the collimator thus they have a result of the exponential fitting to the data. In RCS also measured the high voltage dependence using Na-22 source and beam loss. We have the same result as MR. Although we found there is saturation of the gain which is caused by the limit of the output voltage of the preamplifier and the integrator circuit. At present, we can't set the adequate HV values to all of PBLMs because the number of channels of HV is less than the number of PBLMs so some of PBLMs have the problem of saturation. Then we are planning to upgrade the HV power system using multi-channel HV modules.

1. はじめに

J-PARC 加速器では、ビームラインの放射化の低減を 目的として、比例計数管型のビームロスモニタ(PBLM)が、 機器保護システム(MPS)に組み込まれている。一般的な 比例計数管は、不活性ガスが充填された円筒管内で放 射線によって電離した電子を、円筒管と中心のワイヤの 間にかけられた高電圧によって加速し、ガス分子と次々 衝突電離(タウゼント雪崩)させて増幅する。J-PARC 3GeV シンクロトロン(RCS)と、30GeV シンクロトロン(MR) でも円筒管型(直径 50mm、長さ 600-1000mm)の比例計 数管が用いられており、ガス成分は Ar 99% と放射線に よる劣化の少ないクエンチガス CO₂ 1%、ガス圧は 1.1 気 圧、最大印加電圧は 2000V である。

2. 増幅率と印加電圧の関係

比例計数管のガス増幅率(ゲイン)は、印加電圧(HV) の高さによって、①電離電子の一部が陽極に届く前にイ オンと再結合する再結合領域、②電離電子が全て陽極 に届くが増幅は起こらない電離箱領域、③電離電子が タウゼント雪崩を起こし一次電子数に比例して増幅され る比例計数領域、④残留イオンによる空間電荷効果で 非線形効果が表れる境界領域、⑤空間電荷効果が支 配的になり一次電子数に関係なくゲインがほぼ一定とな る GM 領域に分かれる。増幅率と印加電圧の関係式は 一般的に式(1)のような Diethorn の式 [1]に従う。

$$\ln M = \frac{V}{\ln(b/a)} \frac{\ln 2}{\Delta V_{\lambda}} \left[\ln \left(\frac{V}{pa \ln(b/a)} \right) - \ln K \right]$$
(1)

ここで、M はガス増幅率、V は印加電圧、a は陽極ワイ ヤの半径、b は陰極円筒管の半径、p はガス圧力、K は ガス増幅が起こる閾値、ΔV は電離事象間の電位差(定 数)である。比例計数領域では、ガス増幅率は近似的に 印加電圧の指数関数となる。Figure 1 に MR の PBLM の HV 依存性の結果を示す[2]。このデータは 3-50BT ビーム輸送ラインのコリメータにローカルバンプ軌道で ビームロスさせて付近の PBLM で測定したもので、ゲイ ン(G)と印加電圧(V)のフィッティング関数は、

$$G = Q \exp(K V)$$
 (2)

である。ここで $Q = Q_0'/Q_0$ で、 Q_0 は、電離箱領域での電荷量、 Q_0 とKは自由パラメータである。(以下、Kは式(2)のKを示し、式(1)のKとは関係ない)



Figure 1: The gain curve of the PBLM as a function of the bias voltage. The Eq. (2) is adapted as a fitting function [2].

自由パラメータの Q₀'とK は相関しており、Fig. 2 に示す 通り、Q₀'の対数が K におよそ反比例する関係になる。



Figure 2: The correlation between Q_0 ' and K [2].

[#] hatake@post.j-parc.jp

PASJ2020 THPP14

3. RCSのPBLMの測定

RCS の PBLM の測定系は、地上の HV 電源からサ ブトンネルの LPF を通して主トンネルの PBLM にバイア ス電圧が印加され、出力信号はサブトンネルのプリアン プ(入力インピーダンス 10kΩ、ゲイン 10 倍)を通して地 上の積分回路につながる。積分回路は入射から出射ま での時間(20ms)をカバーするゲートで波形を積分し、出 力が MPS 回路につながる。積分回路からは PBLM の 生 波 形も出 力され、デジタイザ(16bit、250kHz、 8000samples)によって入射から 32ms の波形が記録され る。

3.1 Na-22 線源を用いた HV 依存性の測定

放射線計測器の校正用の Na-22 密封線源(~16kBq) を PBLM のゲイン測定に使用した。Na-22 は β +崩壊後 の励起状態から 1.27MeV の γ線、また対消滅から 0.51MeV の γ線を放出する。測定では、ビームが停止し たメンテナンス期間中に PBLM の円筒管の中央に線源 を置き、デジタイザをランダムトリガにしてデータ取得した。 Figure 3 は、デジタイザで取得した Na-22 の波形で、 ピークの一つ一つが γ線事象である。Figure 4 は、32ms 間に閾値(0.05V)を超えた γ線の信号のピーク電圧値の 和(Sum of peaks)をヒストグラムにしたもので、ランダムな 事象の確率分布であるポアソン分布となる。



Figure 3: The Na-22 gamma-ray signal measured by the PBLM with 2000V bias voltage.



Figure 4: Histogram of the sum of peaks of the Na-22 gamma-ray signals measured by the PBLM with 1700, 1800, 1900, 2000V bias voltage. The histogram is interpreted as a poison distribution.

3.2 ビームロスを用いた HV 依存性の測定

ビームロスを用いた測定は、ビーム運転中にデジタイ ザをビームに同期したトリガでデータ取得した。Figure 5 (a)は、MLF 600kW のビーム試験中にコリメータの遮蔽 体の内側に設置されている PBLM の波形を HV を変え ながら測定したもので、(b)は L3BT 輸送ラインにある 100 度ダンプにビームを打っている時の制動放射線を近 傍にある PBLM で HV を変えながら測定したものである。



Figure 5: (a) The beam loss signal at the collimator measured by the PBLM with 1000 to 2000V bias voltage. (b) The signal by the bremsstrahlung radiation from 100deg dump beam loss measured by the PBLM at L3BT with 1500 to 2000V bias voltage.



Figure 6: Exponential Fitting to the beam loss by the collimator (a) and the 100deg dump (b). The red circle points are peak value, the blue square points are integral value.

コリメータのビームロスでは HV の値が 1300V 以上で、 100 度ダンプでは 1850V 以上で波形の上部が飽和して いる。Figure 6 (a) はコリメータのビームロスのデータのう ち飽和していないものを式(2)でフィッティングしたもので、 〇はピーク値、□は積分値である。(b)は同様に 100 度 ダンプのデータである。ピーク値はある HV 値を超えると 飽和して平坦になるが、積分値は波形のテイル部分の 寄与があるので平坦にはならない。これは、PBLM の出 力が GM 領域に達しているわけではないことを示してお り、波形が飽和しているのはプリアンプまたは積分回路 の出力電圧の上限に達しているからと思われる。

3.3 Na-22 線源とビームロスの測定の比較

Na-22 線源のデータと2 種類のビームロスのデータに ついて式(2)でフィッティングし、比較したものを Fig. 7 に 示す。横軸は HV 値、縦軸(log scale)は、 (a), (b)の ビームロスのデータでは波形の積分値、(c)の Na-22 線 源のデータでは Sum of peaks のヒストグラムの平均値で、 両者とも物理的な電荷量には換算していないが、電荷 量の次元である。

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 THPP14



Figure 7: (a) The fitting by Eq. (2) for the beam loss data at the collimator. (b) for the beam loss data at 100deg dump (c) for the Na-22 source data. The unit of vertical axis is arbitral (not converted to the physical charge value).

Figure 8は、式(2)の自由パラメータKとQの相関プロットで、それぞれ、(a)はコリメータのビームロス、(b)は 100 度ダンプのビームロス、(c)は Na-22 線源のデータを示す。 MR の結果と同様にQの対数はK に反比例しているこ とが分かる。2つのビームロスのデータは、Na-22 線源の データのフィッティングの外挿上にある。



Figure 8: The correlation between the factor K and the factor Q of Eq. (2). (a) beam loss at collimator, (b) beam loss at 100deg dump, (c) Na-22 source data.

4. HV 電源システムのアップグレードの検討

RCS では、PBLM の積分出力は MPS 回路の入力電 圧(0~5V)の範囲内に調節しなければならないので、 PBLM のゲインはビームロスの多い所では低めに、ビー ムロスの少ない所では高めに設定する必要がある。とこ ろが HV 電源の数は 15 台しかなく 87 台の PBLM に供 給するために、ひとつの HV 出力を分岐させて複数の PBLM に供給している。2020 年 6 月時点で MLF 600kW 利用運転時のビームロスで 5 箇所の PBLM の ピーク値が飽和する場所が出ている。この問題を解決す るために、PBLM 1 台に 1CH の HV が割り当てられるよ うに HV のチャンネル数を増設する案が検討されている。 ひとつは、(1) 現状の HV 電源と PLC の組み合わせを PBLM の台数分増設する案、もうひとつは、(2)モジュー ル化された多チャンネルの HV 電源システムを導入する 案である。(1)では設置スペース的に 19"ラックに 12 台が 限界で、PLC の接続配線、ラダーの書き換えなどの作業 量も多い。また HV の設定、読出を行う PLC の DA/AD モジュールの分解能が 12bit(4096)なので設定値とモニ タ値のずれが 2~6V くらいある。一方、(2)の案では 19" ラックの 5U のスペースに最大 64CH 入り、作業量も HV モジュールを差して LAN ケーブルをつなぐだけで良い。 また電圧の精度も設定値とモニタ値のずれが 0.1V 以内 である。Figure 9 に、(2)の案である Wiener 社の HV 電 源システム(Mpod-Mini-HV)のテスト機を示す。リモート コントロールのための EPICS 制御用ドライバーの開発は 完了している。このテスト機は 2020 年 3 月から 7 月の 5 か月間、実際の PBLM に負荷をかけて試験運用し、安 定して動作している。



Figure 9: A test bench of multi-channel HV system.

5. まとめ

J-PARC RCS の PBLM の HV 依存性を Na-22 線源と、 ビームロスの 2 種類を用いて測定し、結果として印加電 圧の指数関数のフィッティングによく一致した。フィッティ ングパラメーターの K と Q は MR の測定と同様に相 関関係にあった。ビームロスの大きい場所での測定では 波形のピーク値がある HV の値から飽和することがわ かった。この問題を解決するため、HV の CH を増設す る案として多チャンネルの HV 電源システムの導入を検 討している。

参考文献

- [1] D. N. Poenaru *et al.*, "Experimental Techniques in Nuclear Physics", Chap. IV Proportional Counters, 1997.
- [2] K. Satou *et al.*, "APPLICATION OF A SINGLE-WIRE PROPORTIONAL COUNTER TO THE BEAM LOSS MONITORING AT J-PARC MR", Proceedings of IPAC10, 2010, Kyoto, Japan.